Attackwant to
Paper tio. 3
Paper 320, 273

NIKN 04.06.86 J01 88-025494/04 J(1-C3, 1-E3E) *J6 2286-517-A NIPPON KOKAN KK 04.06.86-JP-129698 (12.12.87) B01d-53/22 Gas sepn. appts. - provides effective recycling of low pressure gas which has passed through sepg. membrane of second sepg. mean C88-011313 The appts. comprises first and second separating means each provided with gas separating membrane for partitioning the high pressure side from low pressure side, means for pressurising low pressure gas having passed through separating membrane of first separating means and feeding it to high pressure side of second separating means, first means for returning low pressure gas having passed through separating membrane of second separating means to .70 pressurising means, and second means for returning high pressure gas which has not passed through separating membrane of second separating means to high pressure side of first separating means.

ADVANTAGE - Low pressure gas having passed through separating membrane of second separating means can be effectively recycled. (9pp Dwg.No.1/1)

> © 1988 DERWENT PUBLICATIONS LTD. 128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England US Office: Derwent Inc. Suite 500, 6845 Elm St. McLean, VA 22101 Unauthorised copying of this abstract not permitted.



JEN

6) 424 5 Fr 320, 273

> NIKN 04.06.86 88-025494/04 J01 J(1-C3, 1-E3E) NIPPON KOKAN KK *J6 2286-517-A 04.06.86-JP-129698 (12.12.87) B01d-53/22 Gas sepn. appts. - provides effective recycling of low pressure gas which has passed through sepg. membrane of second sepg. mean C88-011313 The appts. comprises first and second separating means each: provided with gas separating membrane for partitioning the high pressure side from low pressure side, means for pressurising low pressure gas having passed through separating membrane of first separating means and feeding it to high pressure side of second separating means, first means for returning low pressure gas having passed through separating membrane of second separating means to pressurising means, and second means for returning high pressure gas which has not passed through separating membrane of second separating means to high pressure side of first separating means.
>
> ADVANTAGE Low pressure gas having passed through separating membrane of second separating means can be effectively recycled. (9pp Dwg.No.1/1)

> > © 1988 DERWENT PUBLICATIONS LTD.
> >
> > 128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England
> > US Office: Derwent Inc. Suite 500, 6845 Elm St. McLean, VA 22101
> >
> > Unauthorised copying of this abstract not permitted.



JSW

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-286517

· . . C1.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)12月12日

9 01 D 53/22

A-8314-4D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

スマニニ名称 ガス分離装置

②特 願 昭61-129698

②出 願 昭61(1986)6月4日

口氣 明 者 加 藤

守 孝

横浜市戸塚区名瀬町70の17の508

19 男 者 井 上

紀 夫

横浜市磯子区洋光台1の25の21, 3 A-202

二章 明 者 渋 谷

佳 樹

横浜市港南区日野3の4の9の943

九上 顋 人 日本鋼管株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

拉供 理 人 并理士 鈴江 武彦 外2名

明報豊

1. 発明の名称 ガス分離装置

2. 特許請求の範囲

(3) 加圧手段はガスを熱源とするガス圧縮機で

あり、第2段の分離手段で分離された炭酸ガスを 多量に含む低圧ガスはガス圧格機の燃料に使用されることを特徴とする前記特許請求の範囲第2項 に記載のガス分離装置。

3、発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、可感性ガスと不感性ガスとを含有する混合ガスを限により分離精製するガス分離装置に関する。

[従来の技術]

採取された天然ガス(原料ガス)中の成分には 炭酸ガス(CO2)が含有されている場合がある が、炭酸ガスの濃度が高いと天然ガスの発熱動が 低下すると共に、ガス中の水分と炭酸ガスとの反 応により腐蝕性の炭酸(H2CO3)が生成する ので、原料ガス中の炭酸ガスを除去し、その濃度 を低くする必要がある。

従来、天然ガス中の炭酸ガスを除去する技術には、炭酸ガスを吸収除去する吸収法と、炭酸ガスを吸収除去する吸収法と、炭酸ガスを吸着除去する吸替法とがある。

特閒昭62-286517 (2)

〔代明?解決しようとする問題点〕

しかしながら、吸収法又は吸着法においては、 資業が複雑であり、吸収体又は吸着体の交換のための保守点検に多大な労力を要するという問題が ある。

- 方、従来の1段膜のガス分離装置においては、 原料ガス中に含有される炭酸ガスの濃度が低くな

この発明は、かかる事情に騙みてなされたものであって、原料ガス中に含有される不用なガスを効率良く経済的に除去し、製品ガスの歩留りを向一上させることができるガス分種装置を提供することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

る項1の返戻手段と、第2段の分離手段のガス分離投を透過しない高圧ガスを第1段の分離手段の 高圧側に返戻する第2の返戻手段と、を有することを特徴とする。

[作用]

[實施例]

以下、蒸附の図面を参照して、この発明の実施例について具体的に説明する。

第1回は、この発明の実施例に係るガス分離装 置10の工程図である。図中、符号20は、地中から 横出する天然ガスを産出するガス井戸 (図示せず) からガス分離装置10に向かって延びるガス供給管 である。このガス供給售20の售路の途中にはガス の圧力を調節する圧力調節器(図示せず)が設け られ、配包20はフィルタが充填された除去槽(フ ィルタセパレータ)22の入口に接続されている。 除去槽 22の出口は配管 24を介して熱交換器(フィ ードガスヒータ)26の低温側の入口に接続されて いる。この熱交換器26には高温酸に熱媒としての 薫気が流れている。熱交換器26の低温側の出口は 配管28を介して第1段のガス分離槽30に接続され ている。このガス分離槽30は、炭酸ガス及び水分 を透過し易く、且つ、メタンガス及びその他の炭 化水果ガスを透過し難い性質を有する雙32を有し、 この膜32によりその内部が高圧室34と低圧室36と に仕切られている。例えば、この模32を透過する

特開昭62-286517 (3)

ときの炭酸ガスとメタンガスとの透過速度の比率 は約2011である。高圧室34の入口は加圧された原 我ガスを供給する前記配置28に接続され、また高 正至34の出口は製品ガスを抜き出す配管38に接続 され、配管38は製品ガスを液化貯蔵する天然ガス 液化貯蔵装置(図示せず)に接続されている。こ の高圧室34の入口及び出口には、高圧室34と配管 28、38との間を連通し又は遮断することができる バルブ(図示せず)が設けられている。また、斉 圧室34にはその内圧を測定する圧力測定器(図示 せず)及びガス朝成を分析するガス分析器(図示 せず)が取付けられている。一方、低圧室36の出 口は、配管40を介してガス圧縮機42の吸入口に接 続され、また低圧室36と配管40との関を連通し又 は遮断することができるバルブ(図示せず)を備 えている。このガス圧箱機 42には、低発熱量のガ スを燃焼させて駆動するガス燃料駆動機44が備え られ、両者は駆動権46により連結されている。ガ ス燃料駆動機 44は、シリンダ内に充塡される燃料 ガスと空気との混合気の圧力を増加させる高圧型

の適給機(図示せず)を備えている。一方、ガス 圧縮機 42の吐出口は、配管 48を介して熱交換器 (アフォークーラ)50の高温器の入口に接続され ている。この熱交換器50の低温器には冷媒が流れ ている。熱交換器50の高温側の出口は配管52を介 して波分を除去する除去槽(ミストセパレータ) 54の入口に接続されている。除去槽54の出口は、 その上端部に設けられ、配管56を介して熱交換器 (リサイクルガスヒータ) 58の 低温 側の入口に接 続されている。熱交換器58の高増側には熱媒が提 れている。熱交換器58の低温側の出口は配管60を 介して第2段のガス分離槽62に接続されている。 この第2段のガス分離槽 62は、前記第1段のガス 分離槽30と同様に構成されている。即ち、ガス分 趙 櫓 62 は 鎖 64に よっ て 高 圧 室 66と 低 圧 室 68と に そ の内部が仕切られている。この高圧室66の入口は 前紀配管60に接続され、高圧室66の出口は第2の 返戻手段としての配替70に接続されている。この 配管70は第1段のガス分離槽30に原料ガスを供給 する配管28に接続されている。一方、低圧室68の

出口は第1の返戻手段としての配管72を介して前記ガス燃料駆動機44の燃料受入れ口に接続されている。

この実施例では、ガス井戸から噴出する原料ガ スを圧力調節器で約100 kg/calの圧力に調節し、 この原料ガスを除去槽22に供給する。この原料ガ スは、例えば、約7%の炭酸ガスを含有している。 除去槽22では原料ガス中に混入する液分及び磨を 除去し、ガスが膜を円滑に透過するようにする。 そして、除去槽22を通過した原料ガスを熱交換器 26内で加熱し、後述する第2段のガス分離槽62か らの返戻ガスと共に第1段の分離機30の高圧室34 に供給する。高圧室34への原料ガスの供給量は、 例えば、400000N m³ / 日である。原料ガス供給 時においては高圧室34及び低圧室36の夫々の出口 側のバルアは閉じられており、ガス供給等了後に その入口側のパルプも閉じてガス分離槽30内を気 密状態にする。こうして原料ガスを高圧室34内で 所定時間だけ保持すると、原料ガス中の炭體ガス、 炭化水素ガス(主成分はメタンガスからなる)及

び水分が膜を透過して低圧至36個に炭酸ガス濃度 の高い混合ガスが移行する。なお、原料ガスは熱 交換器26により加熱されているので、膜32にガス 中の水分が凝縮せず、ガスは膜32を円滑に透過す る。そして、富圧室34内の炭酸ガス濃度を開定し、 その濃度が所定値、例えば容積百分率で2%以下、 に到達すると、夫々の出口側のパルプを開き、高 圧室34内のガスを製品ガスとして配管38を介して 抜出すと共に、低圧室36に透過したガスを配管40 を介してガス圧器機 42に供給する。このときの夫 々のガスは、例えば、高圧室34側において約2% の炭酸ガス濃度で約375000N m³ / 日の流量の製 品ガスとなり、低圧室36側において約40%の炭酸 ガス濃度で約72000 N m 3 の流量の透過ガスとな る。ガス圧縮機42は、後述するガス燃料駆動機44 により駆動され、第1段の膜32の透過ガスを原料 ガスの供給圧力より高い圧力になるまで加圧する。 そして、このガスをガス圧略機 42から 熱交換器 50 に送給し、冷却する。この加圧・冷却の工程によ りガスの一部が段略して被化する。そして、この

特開昭 62-286517 (4)

ガスを除去槽54に送給してガス中の被分を除去し、 次いで、無交換器58に送給してガスを若干加熱す る。こうして処理されたガスを狙り段のガス分離 槽 62 の 斉圧 室 66に 供給 し 、膜 64により 再びガスを 分離する。このガス供給時においては高圧室66及 び低圧室 68の夫々の出口側のパルプは閉じられて おり、ガス供給終了後にその入口側のパルプも閉 じてガス分離欄62内を気密状態にする。こうして ガスを高圧室 66内で所定時間だけ保持すると、ガ ス中の炭酸ガス、炭化水素ガス(主成分はメタン ガスからなる)及び水分が膜を透過して低圧室68 側に炭酸ガス濃度の高い混合ガスが移行する。な 去され、熱交換器58で加熱されているので、膜64 にガス中の液分が凝縮せず、ガスは膜を円滑に透 通する。そして、姦圧室66の内圧が原料ガスの供 給圧力より高い圧力のうちに夫々の出口側のパル プを開き、高圧室66内のガスを返戻ガスとして配 管 70により原料ガスに返戻し、原料ガスと共に第 1段のガス分離槽30に供給する。この場合に、高

任空66に供給されたガスの圧力は高圧空34に供給されたガスの圧力ので、配管70内をが送れる原料があることはない。一方スを監督72を介してガスを動機44の登りを記憶がある。ので、のでは、例えば、対したガスを記憶がある。ので、のでは、例とは、対しの方で、のでは、1100万至1500kcal Nmm2の発展量は、例とは、1100万至1500kcal Nmm2の発展量は、例とは、1100万至1500kcal Nmm2の発展量は、のような気ににはの方式をある。このには、ののでは、1100万至1500kcal Nmm2である。このには、1100万至1500kcal には、1100万至1500kcal Nmm2である。このには、1100万至1500kcal には、1100万至1500kcal には、1100万至1500kcal には、1100万至1500kcal には、1100万至1500kcal には、1100万至1500kcal には、1100万至1500kcal には、1100万至1500kcal には、1100万至1500kcal には、1100万至1500kcal には、1100万元には、1100万元には、1100万元には、1100万元には、1100万元には、1100万元には、1100万元には、1100万元には、1100万元には、1100万元元には、11

このようなガス分離装置によれば、原料ガスが製品ガスになるまでの間に失われる有用成分のガス量は原料ガスの約1%の容積に過ぎず、従来の1段膜のガス分離装置による場合の10万至15%の

容積の満失に比べて大幅に有用成分のガスの損失 量を低下することができ、製品ガスの歩留りを向 上させることができる。因みに、従来の1段膜の ガス分離装置によりこの実施例の原料ガスと同様 の相成で回量のガスを精製した場合に、

60000 Nm3 /日の廃ガス量(35%の炭酸ガス濃度)が発生する。これと上述の実施例における第2度の分離 槽 62の 製 64を透過した 25000 Nm3 /日(85%の炭酸ガス温度)のガス量とを比較すると明らかなように、この発明の実施例に係るガス分離装置によるほうが有用成分ガスの損失量を著しく少なくすることができる。

なお、上述の実施例では天然ガス中の炭酸ガス を除去しているが、この発明はこれに服らず硫化 水素ガスのような膜の透過速度がメタンガスより 速いガスについても同様に適用することができる。

また、上述の実施例では天然ガスを精製しているが、この発明はこれに限らずゴミ煌立て地の程

酵ガス又は下水処理場の消化ガスについても適用 することができる。

また、上述の実施例ではガス井戸から汲み上げた高圧の原料ガスを供給しているが、この発明はこれに限らず低圧の原料ガスの場合であっても無交換器 26の上流側にガス圧縮機、冷却用の無交換器(アフタークーラ)及び分離機(ミストセパレータ)を設置することにより周様の効果を得ることができる。

〔発明の効果〕

特開昭62-286517 (5)

▶ ■ 負く経済的に回収することができ、製品ガス

゛●⊌りを向上させることができる。

貫金の簡単な説明

男はこの発明の実施例に係るガス分離装置を思ったある。

ギス供給售、22.54:除去槽、26.50,58;

■ 2 ● 2 、30:第1段のガス分離槽、32,64;膜、

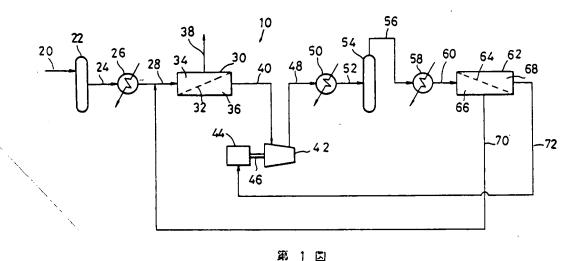
ま - 4. 高圧室、36,68;低圧室、42;ガス圧縮

■ 44. ガス燃料駆動機、62;第2段のガス分離

申 79:配管(第2の返戻手段)、72:配管(第

つ & 戻手段)

出願人代唆人 弁理士 鈴江武彦



特開昭62-286517 (6)

1 統 補 正 個

昭和 年1.7.月8 日

特許方長中 星田明雄殿

1. ###A.

##€1:-129698号

2. 発明すれぬ

ガスツ着祭賞

3.補正とする名

事件との薄集 特許出顧人

((17) 日本調管株式会社

4.代 度 、

東京都地区北ノ門 1 丁目 2 6 番 5 号 第 1 7 森ビル 〒 105 電話 0 3 (5 0 2) 3 1 8 1 (大代表) (5847) ・ 弁理士 節 江 武 彦 戸 5 刊

- 5. 自発補正
- 6. 横正の対象

明明日

7. 補正の内容 明報書全文を別紙の通り訂正する。



れることを特徴とする前記特許請求の範囲第 2 項に記載のガス分離装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、可能性ガスと不燃性ガスとを含有する混合ガスを膜により分離精製するガス分離装置に関する。

[従来の技術]

採取された天然ガス(原料ガス)中の成分には 供設ガス(CO2)が含有されている場合がある が、炭酸ガスの濃度が高いと天然ガスの発熱量が 低下すると共に、ガス中の水分と炭酸ガスとの反応により腐蝕性の炭酸(H2 CO1)が生成する ので、原料ガス中の炭酸ガスを除去し、その濃度 を低くする必要がある。

従来、天然ガス中の炭酸ガスを除去する技術には、炭酸ガスを吸収除去する吸収法と、炭酸ガスを吸収除去する吸収法と、炭酸ガスを吸着除去する吸着法とがある。

一方、 混合ガス中の特定の成分ガスを膜により 分離する膜分離技術が近年急速に発達し、 天然ガ

DE 40 40

1. 発明の名称

ガス分離装置

2.特許請求の範囲

(2) 前記退合ガスはメタンガスと炭酸ガスとが 混合した天然ガスであり、炭酸ガスの方が多量に ガス分離限を透過することを特徴とする特許請求 の範囲第1項に記載のガス分離装置。

(3) 加圧手段はガスを無源とするガス圧縮機であり、第2段の分離手段で分離された炭酸ガスを 多量に含む低圧ガスはガス圧縮機の燃料に使用さ

〔発明が解決しようとする問題点〕

しかしながら、吸収法又は吸管法においては、 機乗が複雑であり、吸収体又は吸管体の交換のた めの保守点検に多大な労力を要するという問題が ある。

一方、従来の1段間のガス分離装置においては、 原科ガス中に含有される炭酸ガスの濃度が低くな ると、炭酸ガスと共に多量のメタンガス等の有用 成分のガスが膜を透過するようになる。このため、

特開昭62-286517 (ア)

乗13 ガス中の10万至15%の容積に当たる有用成分 ガスが見ガス中に強入し、関ガスと共に捨てられ ることとなり、製品ガスの歩留りを看しく低下さ せるという問題がある。

この発明は、かかる事情に貼みてなされたものであって、原料ガス中に含有される不用なガスを か事良く経済的に除去し、製品ガスの歩留りを向 どさせることができるガス分解後輩を提供することを目的とする。

「問題点を解決するための手段」

この発明に係るガス分離装置は、2種類以上のガスの退合ガスから各構成ガスを分離するガス分間 後週において、高圧側と低圧側とを住切るガスの銀行を有する第1段及び第2段の分離手段のガス分離膜を透過した低圧手段スを加圧して第2段の方は一段に供給を透過しまりなる。 高圧ガスを別1段の分離手段の商圧圧側に返戻する。 (作用)

からガス分離装置10に向かって延びるガス供給管 である。このガス供給管20の管路の途中にはガス の圧力を調節する圧力調節器(図示せず)が設け られ、配管20はフィルタが充填された除去槽(フ ィルタセパレータ) 22の入口に接続されている。 除去槽22の出口は配管24を介して熱交換器(フィ ードガスヒータ) 26の低温側の入口に接続されて いる。この無交換器26には高温器に無媒としてガ ス世科駆動機の冷却水が流れている。熱交換器26 の低温期の出口は配管28を介して第1段のガス分 織権30に接続されている。このガス分離槽30は、 炭酸ガス及び水分を透過し易く、且つ、メタンガ ス及びその他の炭化水素ガスを透過し難い性質を 有する関32を有し、この関32によりその内部が高 圧望34と低圧室36とに仕切られている。例えば、 この膜32を透過するときの炭酸ガスとメタンガス との透過速度の比率は約2.0:1である。 高圧室 34の入口は加圧された原料ガスを供給する前記配 管 28に接続され、また高圧室 34の出口は製品ガス を抜き出す配管38に接続されている。一方、低圧

〔 実施例〕

以下、蒸削の図面を参照して、この発明の実施例について具体的に説明する。

第1回は、この発明の実施例に係るがス分離装置10の工程図である。図中、符号20は、地中から 境出する天然がスを産出するがス井戸(図示せず)

室36の出口は、配管40を介してガス圧縮機42の吸 入口に接続されている。このガス圧縮頗42には、 低発熱量のガスを燃焼させて駆動するガス燃料駆 動機44が備えられ、両者は駆動軸46により通結さ れている。ガス燃料駆動機44は、シリンダ内に充 塡される燃料ガスと空気との混合気の圧力を増加 させる高圧型の過格機(図示せず)を購えている。 一 方 、 ガ ス 圧 補 機 42 の 吐 出 口 は 、 配 管 48を 介 し て 热 交 換 器 (ア フ タ ー ク ー ラ) 5 0 の 高 温 餌 の 入 口 に 接続されている。この熱交換器50の低温側には冷 媒が洩れている。熱交換器50の高温器の出口は配 售 5 2 を介して波分を除去する除去槽(ミストセパ レータ) 54の入口に接続されている。除去槽 54の 出口は、その上端部に設けられ、配售56を介して" **熱交換器(リサイクルガスヒータ) 58の低温側の** 入口に接続されている。熱交換器58の高温餐には 無媒が流れている。 無交換器 58の低温 側の出口は 配 督 60を 介 し て 第 2 段 の ガ ス 分 難 槽 62に 接 続 さ れ ている。この第2段のガス分離槽62は、前記第1 段のガス分離槽30と同様に構成されている。即ち、

特開昭62-286517 (8)

ガス分配相62は設64によって高圧室66と低圧室66ととにその内部が仕切られている。この高圧室66の入口は前記配管60に接続され、高圧室66の出口は第2の起戻手段としての配管70に接続されている。この配管70は第1段のガス分離相30に原料ガスを供給する配管28に接続されている。一方、低圧室68の出口は配管72を介して前記ガス燃料駆動機44の送料受入れ口に接続されている。

この実施例では、ガス井戸から原理的では、ガス井戸から原理的では、ガス井戸からの圧力にのの圧力である。 R 22に供給する。 7 % がスカーのの R 22では、400000 N m 3 / 2では R 22では R 22を B 26内で R 20 の R 20

酸ガス濃度の高い混合ガスとして移行する。なお、 原料ガスは熱交換器26により加熱されているので、 膜 3 2 に ガ ス 中 の 水 分 が 凝 稿 せ ず 、 ガ ス は 鎖 3 2 を 円 滑に透過する。そして、高圧室34内の未透過ガス を製品ガスとして配售38を介して抜出すと共に、 低圧室36に透過したガスを配管40を介してガス圧 船機 42に供給する。このときの夫々のガスは、例 えば、高圧室34側において約2%の炭酸ガス濃度 で約375000N m³ / 日の変量の製品ガスとなり、 低圧室36間において約40%の炭酸ガス濃度で約 72000 N m³ の流量の透過ガスとなる。ガス圧縮 舰 42は、後述するガス燃料駆動機 44により駆動さ れ、第1段の膜32の透過ガスを原料ガスの供給圧 力より高い圧力になるまで加圧する。そして、こ の ガス を ガス 圧 榕 腹 42 か ら 熱 交 換 器 50に 送 給 し 、 冷却する。この加圧・冷却の工程によりガスの一 部が凝縮して液化する。そして、このガスを除去 槽 5 4に送給してガス中の液分を除去し、次いで、 熱交換器 5.8に送給してガスを若干加熱する。こう して処理されたガスを第2段のガス分離槽62の高

圧室66に供給し、膜64により再びガスを分離する。 すなわち、ガス中の炭酸ガス、炭化水素ガス(主 成分はメタンガスからなる)及び水分が膜を退過 して低圧室 68割に炭酸ガス濃度の高い混合ガスと して移行する。なお、高圧室 66への供給ガスは除 去槽 5.4で 液分が 除去され、 熱交換器 5.8で 加 熟 され ているので、関64にガス中の独分が設稿せず、ガ スは損を円滑に透逸する。そして、高圧室 66内の 未透過ガスを返戻ガスとして配管70により原料ガ スに返戻し、原料ガスと共に第1段のガス分離権 30に供給する。この場合に、高圧至66に供給され たガスの圧力は、高圧室34に供給される原料ガスの 圧力より高いので、配管70内をガスが逆流するこ とはない。一方、低圧室 68間に透過したガスを配 菅 72を介してガス燃料駆動機 44の燃料受入れ口に 供給する。この透過ガスの粗成及び流量は、例え は、約85%の炭酸ガス濃度で約25000 N m 3 /日 の流量である。また、このガスの発熱量は、例え ば、1100万至1500k cal Nm³ である。このよう な低発熱量のガスをガス燃料駆動機44の内部で空

気と混合し、この混合気を高圧型の過格機で高圧 に圧縮し、高圧にした混合気を燃焼室内で燃焼さ せる。これによりガス燃料駆動機 44の駆動力は高 出力となる。この駆動力が駆動輪 46によりガス圧 縮機 42に伝達されてガス圧縮機 42が駆動し、第1 段の分離槽 30からの透過ガスを加圧する。

特開昭62-286517 (9)

ス a 度) のガス量とを比較すると明らかなように、この 年明の 実施例に係るガス分離装置によるほう が 毎 用成分ガスの損失量を著しく少なくすること ができる。

なお、上述の実施例では天然ガス中の炭酸ガス を終去しているが、この発明はこれに最らず硫化 水素ガスのような質の透過速度がメタンガスより 速いガスについても同様に適用することができる。 また、上述の実施例では天然ガスを精製してい

るが、この発明はこれに扱らずゴミ埋立て地の優 野ガス又は下水処理場の消化ガスについても適用 することができる。

また、上述の実施例ではガス井戸から汲み上げた西圧の原料ガスを供給しているが、この発明はこれに限らず低圧の原料ガスの場合であっても無交換器(アフタークーラ)及び分離槽(ミストセパレータ)を設置することにより同様の効果を得ることができる。

〔発明の効果〕

權、70:配售(返戻手段)

出順人代理人 弁理士 鈴江武彦

4. 図面の簡単な説明

第 1 図はこの発明の実施例に係るガス分値装置 の工程図である。

20: ガス供給管、22. 54: 除去槽、26. 50. 58: 熱交換器、30: 第1段のガス分載槽、32. 64: 換、 34. 66: 高圧室、36. 68: 低圧室、42: ガス圧縮 微、44: ガス燃料駆動機、62: 第2段のガス分離